

证书号第8230240号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：一种新型非直微细孔道内表面光磁耦合抛光装置及方法

专利权人：杭州电子科技大学

地址：310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街

发明人：石春景;吴鹏程;杨锦焄;刘寒雨;王芝徽;孟凡宁;杨颖

专利号：ZL 2025 1 0947610.0

授权公告号：CN 120422084 B

专利申请日：2025年07月10日

授权公告日：2025年09月05日

申请日时申请人：杭州电子科技大学

申请日时发明人：石春景;吴鹏程;杨锦焄;刘寒雨;王芝徽;孟凡宁;杨颖

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

